



Reg. Numero	12164- L	Valido da	2018-12-03
Primo rilascio	2018-12-03	Ultima modifica	2018-12-03
Scadenza	2021-12-02	Settore IAF	19

## Certificato del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013

Si dichiara che il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni dell'Organizzazione:

### **METERSIT S.r.l.**

è conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 per i seguenti prodotti/servizi:

Progettazione e produzione di contatori di gas elettronici.

Chief Operating Officer  
Giampiero Belcredi

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia.

Il presente certificato è costituito da 1 pagina.

Statement of Applicability (SoA) del 2018-09-10 edizione 1.1

#### **METERSIT S.r.l.**

##### **Sede Legale**

- Viale dell'Industria, 31/33 35129 PADOVA Italia

##### **Sedi oggetto di certificazione**

- Viale dell'Industria, 31/33 35129 PADOVA Italia

- Via Achille— Grandi, 6 45100 ROVIGO Italia

- Via Felice Casati, 44 20124 MILANO Italia

**Kiwa Cermet Italia S.p.A.**  
Società con socio unico,  
soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento di  
Kiwa Italia Holding Srl

Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia  
(BO)

Tel +39.051.459.3.111

Fax +39.051.763.382

E-mail: [info@kiwacermet.it](mailto:info@kiwacermet.it)

[www.kiwacermet.it](http://www.kiwacermet.it)

**CERMET**



SGQ N° 007A	SSI N° 006G	PRS N° 089C
SGA N° 010D	FSM N° 004I	ISP N° 113E
PRD N° 069B	SCR N° 013F	LAB N° 0001
EMAS N° 012P	SGE N° 004M	LAT N° 052

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT e PTP di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per lo schema di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL and PTP of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS, and of ILAC MRA for the accreditation scheme TL, ML, CL and INSP